PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-068830

(43) Date of publication of application: 25.03.1991

(51)Int.Cl. G01L 9/04 G01L 19/04

(21)Application number: 01-206099 (71)Applicant: FUJI ELECTRIC CO LTD

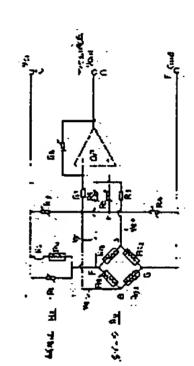
(22)Date of filing: 09.08.1989 (72)Inventor: KATO KAZUYUKI

(54) TEMPERATURE COMPENSATION CIRCUIT OF SEMICONDUCTOR PRESSURE SENSOR

(57) Abstract:

PURPOSE: To make it possible to compensate for temperature dependency by a positive temperature coefficient characteristic even if the negative temperature dependency is provided by connecting the connecting point between a resistor having temperature dependency and a strain gage bridge and a zero-potential generating circuit through a resistor.

CONSTITUTION: A combined resistor Rx comprising a thermistor Ra having a negative temperature coefficient characteristic, a resistor R2 and a resistor R1 is connected between a power source terminal C and a terminal F of a strain gate bridge. A resistor R9 is connected between the terminal F and the non-inverted input terminal of an operation amplifier OP1. The output voltage of the strain gage bridge is amplified in a differential amplifier comprising the amplifier



OP1 and the resistors R5, R6, R7 and R8. In this constitution, the resistor Rx has the function for imparting positive tendency to the temperature dependency of the potential at the connecting point F to the bridge. Therefore, the negative temperature dependency of the output signal voltage of the bridge and the negative temperature dependency of the amplitude of the differential amplifier due to the output impedance between output terminals A and B of the bridge can be compensated.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

THIS PAGE BLAMK MSDILL

⑭日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-68830

®Int. Cl. 5

驗別配号

庁内整理番号

每公開 平成3年(1991)3月25日

G 01 L 9/0

101

7015-2F 8104-2F

審査請求 未請求 請求項の数 ((全6頁)

図発明の名称

半導体圧力センサの温度補償回路

.和之

②特 領 平1-206099

②出 顧 平1(1989)8月9日

母 発明者 加藤

A.L. da 141 (57 1114 de ces.)

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会社内

切出 願 人 富士電機株式会社

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

四代 理 人 弁理士 山口 一 騤

感度,打切りの過度でサラブかったからている電源に接続している技術ないにで調節している。

野 和 多

1. 発明の名称

半球体圧力センサの温度補償回路

- 2. 特許額求の範囲
- 1)シリコンダイヤフラム上に拡散により形成された盃ゲージを含み、1対の駆動電圧入力端子と 1対の信号電圧出力端子とを有するプリッジ回路 と

前記駆動電圧入力端子のいずれか一方と駆動電 圧減の一方の端子の間に接続され、前記ブリッジ の駆動電圧入力端子間の等価内部抵抗とは異なっ た温度依存性を有する抵抗。もしくは外抵抗を含 む複数の第1の抵抗よりなる合成抵抗と、

前記駆動電圧級の箱子間に設けられ、複数の第 2 抵抗により構成された零電位発生回路とを値え、 前記ブリッジの信号電圧出力箱子間の信号電圧 を増申し、この増申電圧にさらに前記容電値回路 の出力電圧を加え合わせて出力する半導体圧力を ンサの温度補償回路において、

前記ブリッジと前記した退度依存性を有する振

抗もしくは合成抵抗との接続点と、前記零電位発 生態器との期を、第3の抵抗を介して接続したこ とを特徴とする半導体圧力センサの温度補援調器。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

この発明は、半導体圧力センサの混度補償回路、 特に温度特性のばらつきに対して、補償可能な 範囲の拡大をはかった温度補償回路に関する。

なお以下各図において同一の符号は同一もしく は相当部分を示す。

【従来の技術】

一般に、シリコンダイヤフラムを備えた圧力センサは、ストレンゲージ(登ゲージ)間の温度特性のずれなどに英國する祭点温度特性、及びストレンゲージのピエゾ抵抗係政の温度依存性などに基因する感度温度特性を育し、特に広い温度範囲で高精度が要求される用途に用いられる場合、適常の調整としての姿点調整、感度調整のみならず、前記の2つの温度特性の補償が不可欠である。

第6図は半導体圧力センサの常点調整、感度調

時間平3-68830(2)

整、さらに零点温度特性、及び感度温度特性の相談を行う提来の回路を示す。ストレンゲージ(歪ゲージ)Rg(RgI~Rg4) は、シリコングイヤフラム上に拡低により形成され、圧力を加えるとプリッシの信号出力端子A、B間に電圧信号が生むしるようにグイヤフラム上の位置が決められている。直流の正の電波電圧Vccが印加される端子Cとグリッジの駆動電圧入力端子Fとの間に、ストレンゲージとは逆の魚の温度依存性を持ったサーミスクRaと抵抗R1、R2とより成る合成抵抗Rxが接続される。

世級指子Cとアース構子(つまり、直流電源 Vccの負債端子)Bとの間に接続された抵抗R3, R4 の接続点分が抵抗R5 を介して海算増申期 OP1 の非反転入力端子に接続される。この地中 指OP1 と抵抗R5、R6、R7、R8、より成る要動増 申額により、ブリッジ出力電圧信号は増申され、 圧力センサ出力電圧Vout として治力される。必 度調整用抵抗はR8 である。またセンサ出力の零 点調整は抵抗R3 もしくはR4 を変化させ、点 H の電位を動かすことによりなされる。

感度温度特性の補償は、負の超度依存性を持った合成抵抗Rx によりブリッジ駆動電圧端子下, C間電圧の温度依存性に正の傾向を持たせ、加圧時に発生するブリッジ出力電圧信号の負の温度依存性を補償している。

さらにブリッジの信号出力端子A、B間の出力インピーダンスは正の温度依存性を存しており、そのため差動増申器の増申度は負の温度依存性を有しているが、この温度依存性も併せて補償しいる。この感度温度特性補償の調整抵抗はR)である。

ところで第5図の圧力センサの出力電圧Vout は下式())で変わされる。

$$V_{out} = \frac{R8}{R6 + rg} (V_{50} - V_{5-1}) + \frac{R5 + rD - R8}{R6 + rg + R5 + rD} V_{5} + \frac{R6 + rg + R8}{R6 + rg + R5 + rD} V_{5} + \cdots (I)$$

ここで、

V 8+:プリッジ出力端子A の電位

V g-: ブリッジ出力端子 B の電位

r R :ブリッジ出力精子A、B間の出力インピーダンス

rの: 抵抗R5 より点日街を見たインピーダンス、即ちrの = R3・R4 / (R3 + R4)

VD: R5 の抵抗値が無限大の場合の点Hの電 位

である.

次に客点温度特性補償の回路動作を前記の式(I)を用いて説明する。式(I)の右辺第1項は増申されたブリッジ出力電圧である。シリコンダイヤフラムを加圧しない状態でも過常、差動出力電圧 V oh ー V oh は ならず、また温度特性のばらつきを有する。また右辺第3項は温度依存性を持たず、センサ出力の容電位成分となる。右辺第2項のV ob は正の温度依存正を有する。よって(R 5 + r ol)> R 8 の場合、右辺第2項は正の温度依存性を持ち、(R 5 + r ol) < R 8 の場合、負の温度依存

性を持つ。抵抗R5 を調整することにより、右辺 第1項の温度依存性を右辺第2項の温度依存性で 打消し合い確保を行っている。

【范明が解決しようとする課題】

上述した第5回の循環回路は紫子数が少なく、 コンパクトな回路であるが、次に述べるように答 点型度特性の循環範囲が狭いという問題点がある。

即ち郎 6 図は抵抗 R 5 と式(I) 右辺郎 2 項の温度 勾配の関係を示す。 R 5 の値を小さくすることにより負の温度勾配を任意に設定することが可能である。他方、 R 5 の値を無限大変で大きくしても、一温度勾配を d V m / d T (T は温度)以上にすることは不可能である。他って右辺第一項が一 d V m / d T よりもより大きい負の温度依存性を有する場合、補償できなくなる。

そこで本発明は第5回の回路の一部の変更のみで前述の問題を解消し得る半導体圧力センサの温 度補低回路を提供することを課題とする。

【課題を解決するための手段】

前記の課題を解決するために本発明の回路は、

特別平3-68830(3)

『シリコンダイヤフラム上に拡散により形成された電ゲージ(R&I~R&4など)を含み、」対の駆動電圧入力端子(F, Gなど)と1対の信号電圧出力端子(A, Bなど)とを有するブリッジ園路と、

前記駆動電圧入力端子のいずれか一方と駆動電 圧版の一方の端子(CまたはBなど)の間に接続 され、前記ブリッジの駆動電圧入力端子間の等価 内部抵抗とは異なった温度依存性を有する抵抗. もしくは該抵抗を含む複数の第1の抵抗よりなる 合成抵抗(R× など)と、

前記製動電圧調の端子間に設けられ、複数の第 2抵抗(R3,R4,R5 など)により構成された零電位発生団路とを備え、

前記ブリッジの信号電圧出力端子間の信号電圧 を(抵抗R6~RB.演算増申器OP1などを介し て)増申し、この増申電圧にさらに前記等電位回 路の出力電圧を加え合わせて出力する半導体圧力 センサの温度補償回路において、

前記プリッジと前記した温度依存性を有する低

抗もしくは合成抵抗との接続点と、前記帯電位発 生回路との間を、第3の抵抗(R9~R11など) を介して接続」するものとする。

【作用】

本発明では温度依存性を有する抵抗もしくは合成抵抗とストレンゲージブリッジとの提続点(第1、第2の実施例ではで)と寄電粒発生回路の間を抵抗を介して接続したものである。

この構成によれば、接続点下の電位は正の温度 特性を有しており、この接続点下と零電位発生 国路を抵抗を介して接続することにより、セン サ出力の考点温度特性を正の方向にシフトする ことができる。それにより、式(1)の右辺第1項が ー d V si/d T よりも大きい負の温度依存性を持っている場合でも、この正の温度特性により補償 することができる。

【实施识】

次に第1図ないし第4図を用いて本売明の実施 例を説明する、第1図は本発明の第1の実施例と しての半準体圧力センサの構成を示す回路図で、

第5図に対応するものである。Rg(Rgl~Rgd) はシリコンダイヤフラム上に拡散により分散配置 されたストレンゲージ(歪ゲージ)であり、ブリ ッジを構成する。加圧によってブリッジの差動出 力端子A、B間に電圧出力は号を生じるようにダー イヤフラム上の位置が決められている。端子Aは 抵抗R6 を介して演算均市器OPI の非反戦入力 - 燐子に接続され、端子Bは抵抗R7 を介して同増 市舗OPI の反転入力端子に接続される。同婚市 器OPIの反転入力消子と出力端子間に抵抗R8 が侵貌される。電源電圧Vccが加わる陰子Cとブ リッジへの駆動電圧入力端子Pの間に、負の温度 特性を持ったサーミスタRs と抵抗R2 との直列 低抗に、さらに低抗Rl を並列に接続してなる合 成抵抗Rx が投続される。電源端子Cとアース船 子Eの間に抵抗R3とR4が直列に接続され、そここ の2つの抵抗R3.R4 の接続点Hと演算増申指 OPiの非反転入力朔子間に抵抗R5が接続され る。さらに合成抵抗Rx とブリッジとの侵貌点P と荷算増中器OP1 の非反伝入力端子間に木発列

の主体となる抵抗R9 が新たに接続される。

この第1図の回路における圧力センサ出力電圧 Voul は次式(2)で表わされる。

$$Voul = \frac{R8}{R6 + rg} (Vgt - Vg-) +$$

持周平3-68830(4)

ここで、

$$R Y = \frac{(RS + rD) \cdot R7}{RS + cB + R7}$$
(3)

また抵抗R9より点P側を見たインピーダンスは 抵抗R9よりも十分小さいものとし、点Pの単位 をVFとする。なお式②中の他の符号は式①と同 じな味である。

次に等点温度特性補償の回路動作を式図を用いて説明する。式図の右辺第1項は増申されたブリッジ出力電圧である。シリコンダイヤフラムに圧力が加わらない状態でも通常は差動出力電圧(Vet-Ve-)は帯ではなく、また温度依存性はばらつきを育する。また右辺第1項の温度特性はばらつきを育する。また右辺第3項は

第3回は本発明の第2の実施例としての回路図であり、合成抵抗Rx とストレンゲージブリッジとの接続点Pと、抵抗R3とR4の接続点Hとを抵抗R10を介して接続したものであり、第1回と同様の効果が得られる。

第4図は本発明の第3の実施例としての回路図であり、合成弧抗尺x をストレンゲージプリッジの共倒の駆動電圧入力結子Cとアース端子B間に接続し、この合成低抗尺x とストレンゲージブリッジとの接続点Gと演算増申器OPI の非反転入力端子との間に抵抗尺11を接続したものである。この回路では第1回の場合とは逆に、プリッシ出力電圧による温度特性がらつきの補留をサイナーの正の範囲まで拡大することが可能である。

【発明の効果】

本発明によれば、シリコンダイヤフラム上に拡

温度依存性を持たずセンサ出力のオフセット成分となる。右辺第4項のVF は正の温度依存性を持ち、またその依存性の大きさはVmの2倍である。 右辺第2項はVmの温度依存性が正であるため、RY>R8の場合、正の温度依存性を持ち、RY <R8の場合、真の温度依存性を持つ。緊急温度 特性の調度は右辺第1項。右辺第2項。右辺第4 項の温度依存性が打ち消し合うように、RSもし

第2回は前記式(3)で示される合成抵抗R1と (右辺第2項) + (右辺第4項)の温度勾配との 関係を示す。ここで V4 は式(2)右辺第4項の値で、 下式(4)で示される。

くはRSの確を概整することにより行われる。

$$V4 = \frac{R6 + r_2 + R8}{R6 + R_2 + R_3} \cdot \frac{(R5 + r_3) VP}{R5 + r_3 + R_3} \cdot \frac{(4)}{R5 + r_3}$$

第2回のグラフを第6回の従来技術の場合のグラフと比較すると、温度勾配が正の方向に V 4 だけシフトしている。よって、右辺第1項、すなわちブリッジ出力運圧による温度特性のばらつきがー 4 V st / 41 より負の場合でも確同することが

1 対の騒動電圧入力端子ド、Gと1 対の信号電圧 出力端子A、Bとを有するブリッジ回路と、 前記駆動電圧入力端子F、Gのいずれか一方と

関記報の正式の場子で、しのいりれか一方と 駆動電圧源の一方の端子でまたはらどの間に接続 され、前記ブリッジの駆動電圧入力端子で、G間 の等価内部抵抗とは異なった温度依存性を有する 抵抗Ra.もしくは該抵抗Ra を含む複数の低抗 R1.R2 よりなる合成低抗Rx と、

南記額別電圧数の端子で、日間に設けられ、祖数の抵抗R3~R5により構成された零電位発生 回路とを顧え、前記プリッジの信号電圧出力端子 A, B間の信号電圧を抵抗R6~R8、減算地市器 OPIを介して増申し、この増申電圧にさらに前記等電位国路の出力電圧を加え合わせて出力する 半導体圧力センサの温度循環国路において、

前記ブリッジと前記した温度依存性を有する抵抗もしくは合成抵抗との接続点下またはGと、前記書電位発生回路との間を、抵抗R9,R10またはR11を介して接続するようにしたので、

特別平3-68830(5)

ストレンゲージブリッジ出力による温度特性は らつきの傾倒可能範囲を、従来の国路に抵抗を1 個付加することにより拡大することができ、次の 効果を奏する。

①底皮濃皮特性補償用の素子、および、ストレンゲージの温度依存性を利用しているため、零点温度特性補償用として新たに温度依存性を持った業子は用いず、抵抗1個で実現可能である。ゆえに高格度でかつコンパクトな圧力センサが構成できる。

②付加する抵抗の値を十分大きな値に選ぶこと により、他の感度調整や感度温度特性補償に影響 を及ばさない回路が構成できる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の第1の実施例としての回路図、 第2図は第1図の動作説明用の特性図、

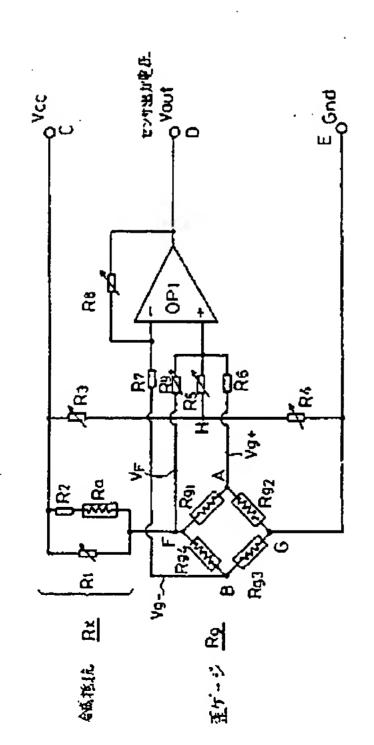
第3回、第4回はそれぞれ本発明の第2、第3 の実施例としての国路図、

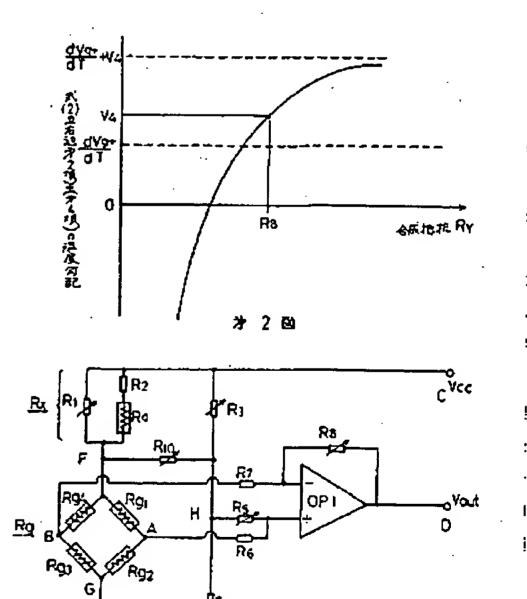
第5回は第1回、第3回、第4回に対応する従来の断路回、

第6回は第5回の動作説明用の特性図である。 Rs(Rsl~Rs4) : 拡散形ストレンゲージ、 Rl~Rll:抵損、Rx :合成抵抗、Ra :負の 温度依存性を持った抵抗、OPl : 演算増申器、 Vcc:電源電圧、Vout :センサ出力電圧、God :フース電位、A~G:回路内の点。

代理人会理士 山 口







≱3 ₩

-179-

E Gnd

特間平3-68830 (6)

